

研究基盤センター

後期オリエンテーション

日時： **10月18日**（木）

10:20～、13:00～

（約60分、ともに同じ内容です）

場所：理系複合棟 321室

研究基盤センターの利用方法（主に分析機器）について説明をします。

初めてセンターを利用する方及びその予定者は参加してください（現在の利用者も歓迎します）。

※ 都合が悪く参加できない方は、ご相談ください。

内容

- センターの業務内容の紹介
- 分析機器の紹介及び利用方法
- 大型プリンターの紹介及びその利用方法
- 備品等の紹介及び利用方法
- 各施設からのお知らせ、その他

申し込み方法



QRコードもしくは下記URLから申込み

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=97

Webによる申込み締切は10/17（水）15:00まで

（当日参加も受け付けますが、資料準備のため、事前申込みにご協力をお願いいたします。）

問い合わせ

研究基盤センター事務室（理系複合棟307室） 儀間、泉水

TEL: 098-895-8967 E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp

HP: <http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>